

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 前澤宏一 副委員長 津田邦男

幹事 鈴木寿一・新井 学 幹事補佐 東脇正高・大石敏之

期日 8月9日(火), 10日(水)

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線: 神谷町駅下車徒歩10分, JR: 浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線: 御成門駅・大江戸線: 赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 センサ, MEMS, 一般

◎開催プログラム等は <http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-ED> を御参照下さい.

◆電気学会; バイオ・マイクロシステム技術委員会/フィジカルセンサ技術委員会連催